Study on Measuring Piston Error of Segmented Mirror Using Pyramid Sensor *

ZHU Neng-hong^{*}, CHEN Xin-yang, ZHOU Dan, CAO Jian-jun (Shanghai Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences Shanghai 200030, China)

Abstract : It is necessary to measure the piston error of sub-elements accurately when developing segmented mirror of optical telescope. On the basis of analyzing the pyramid sensor (PS) principle, some piston measurements were carried with sub-elements stimulated by two reflective cubes. A certain relationship is confirmed between the sensing value and the relative piston value of sub-elements. At present, the measuring accuracy is about several tens of nanometers when the relative displacement between two elements is within one wavelength.

Key words :astronomical optical telescope; piston; pyramid sensor; segmented mirror EEACC :7230C

利用四棱锥传感器检测光学拼接镜的法向光程差*

朱能鸿*,陈欣扬,周 丹,曹建军

(中国科学院上海天文台,上海 200030)

摘 要:研制光学天文望远镜拼接主镜时,需要精确检测各子镜单元之间的法向光程差。在对四棱锥波前检测原理分析的 基础上,通过反射立方体模拟拼接镜面,开展四棱锥传感器的检测实验,验证了四棱锥传感器检测信号和拼接镜子单元间的 piston 误差信号之间存在确定的函数关系。在一个波长的位移行程内,目前可以达到数十纳米的测量精度。

文章编号:1004-1699(2009)03-0433-05

追求对天体的更高分辨率观测永远是光学天文 望远镜技术的发展动力。使镜面大口径化是实现这 一目标的主要手段。目前世界上已建成的主镜为单 镜面形式的光学天文望远镜口径已达到 8 米级,如 美国的 Gemini 望远镜和欧洲南方天文台的 VLT 望远镜等。但随着口径不断增大和重量急剧增加而 给镜面加工、检测、安装、变形补偿等环节带来诸多 技术难题以及由此产生昂贵的建造成本,使得研制 未来 30 m 以上级的巨型单镜面主镜越发困难。于 是利用若干较小的子镜面(通常在 1 米直径左右)来 拼接单个大镜面的光学技术逐渐发展起来,如美国 10 m Keck 望远镜和我国刚刚建成的 4 m LAM-OST 望远镜等。为了保证拼接镜面的共相精度或 者实现拼接镜面的主动光学控制,需要实时精确地 测量各子镜之间的各种共相失调误差,包括子镜单 元之间的法向光程差 (piston)、倾斜误差 (tip、tilt) 等。Piston 原义是大气湍流团沿光线传输方向的 "活塞效应",现在也常用来表示拼接镜面波前的法 向光程差。为了使望远镜接近衍射极限的成像质 量,piston 误差的检测精度需在几十纳米以内。目 前国内外出现的检测方法有衍射法、相位非连续检 测法、干涉法等。衍射法是采集子镜两两拼接区域 的衍射图像,根据先验计算出的点扩展函数 (PSF) 峰值随 piston 变化特性,确定子镜间的 piston 误差 值^[1]。相位非连续检测法是差分计算焦内、焦外图 像数据,测量出子镜拼接边缘的不连续相位,最后迭 代计算出 piston 误差值。干涉法是通过迈克尔逊 干涉方法测量子镜单元拼接区域,根据零级条纹出 现的位置确定 piston 误差值^[2]。这些测量方法彼 此各有优劣之处。1996 年 Ragazzoni 提出利用四棱

基金项目:国家自然科学基金重点资助项目(10533040) 收稿日期:2008-08-11 修改日期:2008-12-22 锥镜(Pyramid)检测自适应光学中的波前相位误差 的方法^[3]。2001 年 Esposito 等人通过仿真和实验 研究,认为四棱锥波前传感器可以被用来检测拼接 镜中的各阶共相失调误差^[4]。2004 年他们采用基 于四棱锥传感器的闭环控制装置对威廉-赫歇尔望 远镜自适应光学系统 NAOMI 的 76 单元拼接变形 镜面进行 piston、tip、tilt 三个自由度的检测与控 制,最终将面形共相精度控制在 10 nm 以下^[5]。四 棱锥传感器具有能够达到纳米级微位移测量精度的 优点,但目前国内尚未开展这方面的研究。

1 检测原理

434

四棱锥传感器由四棱锥镜、中继透镜和 CCD 相机组成,见图1。四棱锥镜是一个底面为正方形 的金字塔型的折射棱镜,棱镜的顶点与望远镜光 学系统的轴上焦点重合。棱镜后面依次放置中继 透镜和 CCD 相机。中继透镜在对波前进行检测 时,入射光波经过望远镜入瞳,会聚于四棱锥镜顶 点,再通过棱镜四个棱面和中继透镜的折射后在 CCD 相机光敏面形成四个出瞳像,编号依次为1、 2、3、4。四棱锥传感器的波前检测原理详见引 文^[6]。如果是理想光波(没有任何波前误差),则 出瞳像轮廓完善、能量分布均匀。如果光波存在 畸变,出瞳像上的能量分布不再均匀。与入瞳面 上同一点共轭的四个出瞳像点出现亮暗差异,从 而反映出该入瞳点上的波前误差。



图 1 四棱锥传感器^[7]

从四棱锥传感器输出的检测信号与出瞳像点能 量(灰度)信号之间的关系为:

$$S_{x}(x, y) = \frac{I_{1}(x_{p}, y_{p}) + I_{4}(x_{p}, y_{p}) - I_{2}(x_{p}, y_{p}) - I_{3}(x_{p}, y_{p})}{4}$$
(1)
$$I_{i}(x_{p}, y_{p})$$
$$S_{x}(x, y) =$$

$$\frac{I_{1}(x_{p}, y_{p}) + I_{2}(x_{p}, y_{p}) - I_{3}(x_{p}, y_{p}) - I_{4}(x_{p}, y_{p})}{4}$$
(2)

式中, $I_i(x, y)$ 代表四个共轭像点的灰度值, i = 1, 2,3,4。P 点取与入瞳上任一个波前不连续点共轭的像点。

Esposito 提出检测信号和两个子镜单元之间的 piston 误差存在正弦函数关系的特性^[8],即:

$$S \quad \sin(2 /) \tag{3}$$

式中,代表两个子镜单元之间的相对位移,代表 入射光波长。虽然给出实验结果证实以上结论,但 并未说明实验的测量精度以及如何从相位缠绕的检 测信号中求解 piston 误差量。因此在其研究基础 上,我们进一步设计并开展实验:用反射立方体模拟 拼接镜面,借助四棱锥传感器检测拼接单元之间的 piston 误差。

2 实验

实验原理图见图 2。我们利用两个表面镀反射 膜的光学立方体模拟拼接镜面。使两个立方体光学 接触。其中一个光学立方体固定,另一个光学立方 体后面放置一个压电陶瓷微促动器,在微促动器的 推动下可以向干涉仪光源方向作微小移动。固定立 方体作为运动立方体运动的参照物,当给微位移促 动器施加促动信号后,就可使运动立方体相对固定 立方体产生一个相对位移运动,由此模拟出拼接过 程产生的 piston 误差。



图 2 实验原理图

10 mm的入射准直光由泰曼·格林干涉仪产 生。该平行光束经过分光棱镜后入射到两个立方体 拼接表面上。光线在这两个立方体拼接表面上照射 面积各占50%。再经立方体拼接面反射,其中一路 光经由分光镜回到干涉仪。泰曼·格林干涉仪通过 检测两个反射面形成的双孔径波面干涉图,可监视 实际的 piston 误差。另一路光由分光镜反射 90 经 过成像透镜和 tip-tilt 倾斜镜传播到四棱锥波前传 感器和中继透镜,最后到达 CCD 探测器焦面。四棱 锥镜放置在前端成像系统的焦点处。通过这样布置 光路,就可以利用泰曼-格林干涉仪和四棱锥传感器 同时测量 piston 误差,然后将这两种测量结果进行 比较。

与图 1 不同的是,实验中采用的四棱锥镜实际 由两块底面正方形的金字塔形状的棱镜底面相贴胶 第3期

合而成。这是因为:为了保证经棱镜分出的四个子 孔径光斑彼此不发生重叠,四棱锥镜的顶角 须满 足⁽⁷⁾:

$$(n - 1) (180 -) \ge \sqrt{2} F$$
 (4)

式中,*n*为介质折射率,*F*为前端成像透镜的焦比。这 样棱镜顶角非常平,接近180°,光学加工比较困难。 采用双棱镜方式,式(4) 变为:

 $(n_1 - 1)(180 - 1) - (n_2 - 1)(180 - 2) ≥ √2 F$ (5) 式中, 1和 2为两个四棱锥镜的顶角, n_1 和 n_2 为折 射率。通过选择合适的玻璃材料,两个棱镜的顶角 可以设计成 150 左右,加工比较容易。

实验时,设置促动器步长值(如1/20),从某一 初始位置,逐次对运动立方体施加单步运动。待每 次运动稳定后,通过泰曼-格林干涉仪检测出促动前 后的实际光程差变化量;CCD 同时采集经过四棱锥 传感器输出的图像。多次单步后,完成一次测量过 程。单次单步运动时采集到的图像见图3,从图中 可以清晰地看出有4个对称分布的出瞳像,每个子 孔径边缘轮廓清晰,这是瑞利衍射效应所致。子孔 径中央的分界线比较明显,或是明亮或是暗淡,表明 这里的入瞳波前不连续(因为立方体在此处拼接), 因而波前斜率最大。式(1)、式(2)中的P点就取自 此分界线上的任一点。为了方便分析,结果分析均 选择子孔径中心点。



图 3 单步促动时 CCD 采集的图像

3 结果分析

运动立方体从某一初始位置开始连续单步运动 (步长为 1/20),通过四棱锥传感器得到一系列检 测数据,泰曼-格林干涉仪测量出相应参考数据,见 图 4。图 4(a)是检测信号及其正弦拟合曲线, 图 4(b)是 piston误差估计值(由测量信号根据正弦 模型反求出)与干涉仪参考测量值的对比。

假设将图像中分界线方向定义为 Y 向,则检测 信号为与 Y 方向正交(定义为 X 向)的 S_x。测量点 取子孔径中心点(x₀,y₀)。



图 4 实验数据:传感器检测值,piston 误差估计值和干 涉仪参考测量值

用于拟合的正弦函数可表示为:

 $S = A \cdot \sin(2 \cdot x/T +) + S_0$ (6) 引入 RMSE(均方根误差) 作为评价拟合优劣的指标:

$$RMSE = \sqrt[n]{\frac{1}{n-m}} (S_i - S_i)^2$$
(7)

式中, S_i 为信号测量值, S_i 为相应的拟合值, n 为测 量点数, m 为拟合曲线的待定参数个数, 对于正弦函 数模型而言, m = 4。正弦拟合函数的周期、幅值及 均方根误差见表 1。可以看出, 多次实验结果都比较 平均, 正弦拟合函数的周期基本在 1 个 左右, 正弦 拟合曲线幅值(A) 约为 0.1, 拟合残差的均方根误 差(RMSE) 约为 0.03~0.04 左右。

表1	检测信号的正弦拟合结果(有调制)

测量	周期	拟合曲线	DMGE		
序号	(T单位:波长)	幅值(A)	RMSE		
1	0.9910	0.107 1	0.027 5		
2	1.009 4	0.115 4	0.037 2		
3	1.032 6	0.100 6	0.042 9		
4	0.972 4	0.097 5	0.041 9		
5	0.9976	0.1008	0.041 6		
6	1.013 6	0.086 9	0.038 3		
7	0.985 6	0.101 2	0.039 8		
均值	1.000 3	0.1014	0.038 5		

计算出正弦拟合函数的参数后就可以根据式 (3)通过反正弦函数去反求立方体间 piston 误差估 计值。但由于正弦函数具有周期性以及 /2 的相位 模糊性,所以在计算估计值时还需要根据拟合函数 的初相位以及一阶导数来判断每个测量点在正弦函 数中对应的相位。

两个立方体之间 piston 误差变化从 0~0.8 (16步)时,测量误差基本在 ±50 nm 范围左右。误 差值的影响因素除了测量过程引起外,还有由反正 弦函数计算带来的截断误差(因为反正弦函数自变 量在[-1 +1]范围内取值,如果超出,统一取边界 值)。以干涉仪测得的参考值为横坐标,以由四棱锥 传感器检测进而计算出的估计值为纵坐标,对这样 构造出的数据点对进行线性拟合,见图 5。拟合后 的均方根误差为 17.5 nm,表明由四棱锥传感器得 到的 piston 误差检测结果和由干涉仪得到的检测 结果能够较好地符合。



图 5 数据点(X坐标:piston误差估计值,Y坐标:piston 误差参考值)的显示及线性拟合

图 2 中 tip-tilt 倾斜镜的作用是产生周期性的 两维方向上的快速旋转运动,从而对经过其反射后 会聚到四棱锥传感器的光束进行动态调制,目的在 干提高传感器对波前误差信号检测的动态范围。光 路调制原理的详细解释见文献[7]和文献[9]。实验 采用了环形的调制路径,即让 tip-tilt 镜面中心法线 围绕四棱锥顶点作圆周运动。表 1 测量数据均是在 有调制的情况下得到的(调制频率取 10 Hz)。实验 还开展了无调制情况下的信号测量,见表 2。piston 估计值与参考值线性拟合后的均方根误差为 18.2 nm。与有调制情况相比,二者测量结果相似,说明 有无调制对本实验 piston 误差测量没有明显的影 响。其原因可能是用于 piston 误差计算的灰度信 号采自波前变化最大处(子孔径中央的分界线),足 够进行定量估计,其它波前误差(tip、tilt 或更高阶) 测量需要整个子孔径的灰度信息,受动态范围影响 大。

表 2	检测信号的正弦拟合结果(无调制)
-----	------------------

测量 序号	周期 (T単位:波长)	拟合曲线 幅值(A)	RMSE
1	0.986 8	0.141 5	0.040 1
2	0.950 3	0.115 2	0.030 9
3	1.009 4	0.115 4	0.037 2
均值	0.982 2	0.124 0	0.036 1

4 结论

本文开展了利用新型四棱锥传感器检测反射立 方体相对位移量的实验,旨在研究应用四棱锥传感 器检测光学拼接镜各子镜单元之间的法向光程差信 号的可行性。实验时逐步促动其中一个反射立方 体,利用四棱锥传感器和泰曼-格林干涉仪各自独立 同时从反射光束中获得检测信号值。经过对实验结 果分析,验证四棱锥传感器检测信号和拼接镜子单 元间的法向光程差之间存在正弦函数关系的特性, 以波长为周期。和泰曼-格林干涉仪测量结果比对, 四棱锥传感器的测量误差在 ±50 nm 范围内。这样 就可以通过正弦拟合建立传感器直接检测值和 piston 误差信号之间的特性曲线,实现 piston 误差的 间接测量。

四棱锥传感器本身由棱镜、照相镜头和 CCD 相 机组成,实现起来成本低且相对容易。检测数据直 接来自采集图像的灰度信息,因而手段快捷。此外, 该传感器除了能够测量法向光程差外,还可以测量 tip、tilt 倾斜误差,在光学拼接镜共相失调误差检 测、自适应光学波前检测等方面,应用前景很大。目 前测量精度已达数十纳米,今后还有进一步提高的 可能性。

四棱锥传感器目前也存在一些技术难点,例如 正式测量前需要预先求解拟合模型、棱镜的棱边和 锥顶角加工精度要求高以及如何检验等,这些问题 有待进一步深入研究。

参考文献:

- Chanan G, Troy M, Ohara C. Phasing the Primary Mirror Segments of the Keck Telescopes: A Comparison of Different Techniques [J]. Proc. SPIE, 2002, 4003: 188-202.
- [2] 宋贺伦,鲜浩,姜文汉等.干涉系统在拼接主镜共相位检测上的应用[J].红外与激光工程,2007,36(S1):228-231.
- [3] Ragazzoni R. Pupil Plane Wavefront Sensing with an Oscillating Prism[J]. J. Modern Opt. 1996, (43): 289-293.
- [4] Esposito S, Devaney N. Segmented Telescopes Co-Phasing Using Pyramid Sensor [C]. ESO Conference and Workshop Proc., 2002, (58):161-166.
- [5] Esposito S, Pinna E, et al. Pyramid Wavefront Sensor at the William Herschel Telescope: Towards Extremely Large Telescopes[J]. the ING Newsletter, 2005, (10): 26-27.
- [6] 陈欣扬. Fizeau 型天文光学综合孔径望远镜的若干关键技术 研究[D]. 中国科学院研究生院, 2007, 55-59.
- [7] Riccardi A, Bindi N, et al. Laboratory Characterization of a "Foucault-like "Wavefront Sensor for Adaptive Optics [J]. Proc. SPIE, 1998, 3353: 941-951.

朱能鸿,陈欣扬等:利用四棱锥传感器检测光学拼接镜的法向光程差

[8] Esposito S, Pinna E, et al. Co-Phasing of Segmented Mirrors Using Pyramid Sensor [J]. Proc. SPIE, 2003, 5169: 72-78.



7

第3期

朱能鸿(1939),男,中国工程院院士,博 士生导师,研究员,长期从事天文仪器 的研究与研制。主持和参加了真空天 顶筒、1.56米天体测量望远镜和低纬度 子午环、激光测距仪等大型天文仪器的 研制。曾获国家科技进步一等奖。目 前主要研究领域为天文光学干涉技术, nhzhu@shao.ac.cn



陈欣扬(1975-),男,高级工程师,于中科 院上海天文台获博士学位,主要研究方 向为光学天文仪器的控制技术,xychen @shao.ac.cn



[9] 陈欣扬,朱能鸿.基于四棱锥传感器的波前检测仿真设计[J].

天文学进展,2006,24(4):362-372.